

多元技術融合光プロセス研究会

2023年度 入会案内

目的

- 光源、光学系、材料や構造、形態、物理化学反応、前後工程、制御技術や計測・分析技術など、これまで出会うことのなかった多元的な技術を効果的に融合し、有効な光プロセス技術を開発するための議論の場を提供することを目的としています。
- 研究交流会では、斯界の第一人者の講演を中心として、光プロセスに関する様々な話題を提供します。

活動

- 代表幹事 杉岡 幸次(理化学研究所)
- 年間5回の研究会を開催します。
- 地方開催時は、工場や施設の見学会を併催します。
- 研究会の後、会員間の交流や講師の方々とのディスカッション、名刺交換等を目的とした交流会を開催します。
- オンライン開催の場合は交流会は中止します。

年会費・一般参加費

- 正会員(研究会参加回数 8回)
 - 一般 60,000円
 - 大学・公的機関 40,000円
- 準会員(研究会参加回数 4回)
 - 40,000円
- 一般参加費
 - 1人1回 20,000円



開催予定(変更の可能性あり)

	日程	テーマ	会場
第1回	7月24(月)	光応用プロセスの基礎と先端技術(仮)	産業貿易センター浜松町館 (hybrid開催)
第2回	8月31日(木)	新レーザー・光源(仮)	同上
第3回	10月～11月	光が拓く豊かな農業(仮)	見学会予定
第4回	12月12日(火)	スマートレーザー加工技術の最新動向(仮)	hybrid開催
第5回	3月5日(火)	レーザー加工技術の最新動向(仮)	同上

(会場につきましては、後日正式案内いたします。)

申込み方法

- 裏面の申込み用紙または研究会HPにある入会申込書でお申込みください。

連絡先(事務局)

- 一般財団法人光産業技術振興協会 開発部 武富 渉
- 〒112-0014 東京都文京区関口1-20-10 江戸川橋駅前ビル7階
- Email: tagen.proc@oitda.or.jp 電話: 03-5225-6431 FAX: 03-5225-6435
- 研究会HP: <http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

多元技術融合光プロセス研究会

2023年度 入会申込書

多元技術融合光プロセス研究会 事務局行 (Email: tagen.proc@oitda.or.jp)
(以下にご記入の上、pdfにしてメール添付でお送りください。)

申込日: 年 月 日

本年度、多元技術融合光プロセス研究会へ入会します。

1.	会員種別(*) (正会員/準会員)	
2.	新規・継続・交替	
3.	よみがな	
	氏名	
4.	会社名	
5.	部署名	
6.	役職	
7.	勤務先住所	
	郵便番号	〒 ー
	住所 (都道府県、市区町村 郡、番地、ビル名等)	
	Email	
	TEL	
	FAX	
8.	配布資料の郵送先が、勤務先と異なる場合は、以下にご記入ください。	
	郵便番号	〒 ー
	住所 (都道府県、市区町村 郡、番地、ビル名等)	

(*)大手企業の皆様、大学教授、公的研究所グループリーダーの皆様には、正会員でのご登録をお願いいたします。準会員は、中小企業の皆様、大学・公的研究所の若手スタッフ用に準備させていただいております。会員紹介の方も回数範囲内で無料で研究会に参加できます。